



中華民國專利證書

發明第 I577565 號

發明名稱：包含疏水性多孔二氧化矽氣凝膠複合薄膜的真空
薄膜蒸餾裝置及真空薄膜蒸餾方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：童國倫、楊宗晉、柯家傑、陳建樺、林義峰

專利權期間：自2017年4月11日至2035年3月2日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國 106 年 4 月 11 日

